



お客様各位

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

2005年5月12日

昨今、MEMS(=メムス、Micro Electro Mechanical Systemsの略)と呼ばれる、機械要素・電子回路などをシリコン上に集積化するテクノロジーが注目されています。このMEMSテクノロジーを用いたセンサは、電子回路の一層の小型化、高信頼性化、低コスト化に貢献し、自動車分野でも広く導入されています。

ボッシュでは、このたび、このMEMSテクノロジーを自動車制御用センサとして、どのように活用していくかについて、5月26日(金)開催の日経Tech-Onセミナー「Automotive Technology Day 2006 Spring クルマのパワートレインと安全の未来」において講演することになりました。

年間生産1億個の実績を誇り、世界をリードするボッシュのMEMSセンサ、なかでもエアバッグ用加速度センサとESC(Electronic Stability Control=横滑り防止装置)用ヨーレート(角速度)センサにフォーカスをあて、自動車の安全に貢献するMEMSテクノロジーがいかに設計・生産されているかについて解説いたします。

自動車関連企業の技術部門の各ご担当者様に、お役に立つ情報提供の場となるようにセミナーを企画しております。ご多用中とは存じますが、何卒ご臨席賜りますよう、謹んでご案内申し上げます。

敬 具

記

**「Automotive Technology Day 2006 Spring」
クルマのパワートレインと安全の未来**

日時： 2006年5月26日(金) 10:00~17:15
(ボッシュの講演時間は15:15~16:15)

会場： パンパシフィックホテル横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7)

主催： 日経 Automotive Technology/日経エレクトロニクス

午後の部トラック4: クルマに応用広がるMEMS応用のセーフティセンサ

15:15~16:15 「Bosch社のMEMSセンサ戦略」

ボッシュ株式会社

センサーアプリケーション技術&営業部エンジニアリング・グループ

クリスチャン・ブライテンバッハ

※ 英語による講演となりますが、日本語の通訳を用意いたします。

● お申込、費用、詳細については、「日経TechOnセミナー」のサイトをご覧ください。
<http://techon.nikkeibp.co.jp/seminar/060526.html>

● 本イベントに関するお問い合わせ:
日経BP社 <mailto:dksemina@nikkeibp.co.jp>

● ボッシュ講演に関するお問い合わせ:
ボッシュ(株)センサーアプリケーション技術&営業部 Tel. 045-912-9754
<mailto:bosch.semiconductors@jp.bosch.com>

以上